

「風戸賞」

第四回(平成22年度)〈風戸賞〉公募のご案内

財団法人 風戸研究奨励会は、電子顕微鏡並びに関連装置の研究・開発及び電子顕微鏡並びに関連装置を用いた研究(医学、生物学、材料学、ナノテク、その他)において優れた業績を挙げられた研究者に、下記により〈風戸賞〉を副賞とともに贈呈いたします。

風戸賞

1. 応募規定

応募資格	満 45 歳以下 (応募締切日現在) の研究者を対象とします
授与件数および副賞	選考委員会の選考結果によります。 (2 名以内の方に副賞 50 万円とともに贈呈する予定です)
応募 締切日	平成 22 年 10 月 29 日 (金) (必着)
選考結果	平成 23 年 2 月初旬に各応募者にご連絡する予定です
授賞式	平成 23 年 2 月 19 日 (土) に行う予定です
受賞講演	受賞者には、本奨励会が行う受賞講演会において、受賞講演をして頂く予定です。
申請書	<u>下記よりダウンロードして下さい</u>

2. 副賞

総額 1,000,000 円

3. 必要書類 (書留にてご送付下さい。応募書類の返却はいたしません。)

1. 風戸賞 申請書
2. 最近の主な論文 3 編の別刷各 8 部
但し、うち 7 部はコピーで可 (写真はオリジナルと同等のものを提出)

連絡先及び応募先

〒196-8558

東京都昭島市武蔵野三丁目 1 番 2 号

日本電子株式会社内

財団法人 風戸研究奨励会 事務局

TEL: 042-542-2106

FAX: 042-546-9732

メールアドレス: kazato@jeol.co.jp

申請書ダウンロード

[戻る](#)